

2023年度 更新設備「蛍光X線分析装置」 取扱い実技講習会のご案内

公益財団法人さかきテクノセンターでは、令和5年10月に最新鋭の「蛍光X線分析装置」を更新、設置が完了致しました。

つきましては多くの皆様にご利用いただくため、下記のとおり取扱い実技講習会を開催しますので、ご案内いたします。

記

1 講習会名：「蛍光X線分析装置取扱い実技講習会」

2 日 時：令和6年1月23日(火) 9:00~16:00

3 会 場：坂城テクノセンター コワーキングルーム・試験検査室
(埴科郡坂城町南条 4861-35、テクノさかき駅より徒歩3分)

4 内容及び分析装置の概要

「エネルギー分散型蛍光X線分析装置」

島津製作所製 EDX-7200 分析元素範囲：Na(11)~U(92)

分析手法：定量・定性分析、膜厚測定等 分析面積：φ0.3mm、1mm、3mm、10mm

分析対象：固体、液体、粉末

従来機に比べ、高速・高感度・高精度の蛍光X線分析装置についてメーカーから講師を招き、装置の基本・原理的及び分析手法について座学と分析実習にて学びます。

5 定 員： 6名 (定員になり次第締め切ります。)

なお、次回は令和6年7月に開催を予定しております。

6 受講料： ¥5,000/名(税込み) 当日現金でお支払いください。

7 申込方法： 裏面の参加申込書にて令和6年1月15日(月)までに、
FAX (0268-82-0002)又は、E-mail：techno@sakaki-tc.or.jp でお申し込み下さい。

8 持ち物及び服装について

- ・ 測定サンプル等ある方は是非お持ちください。
- ・ 会場(試験・検査室)は恒温室となっておりますので、上着をお持ちください。

9 主 催： 公益財団法人さかきテクノセンター

10 問い合わせ先： 公益財団法人さかきテクノセンター TEL 0268-82-0001
担当：工藤、小松、清水久登



「蛍光X線分析装置 取扱い実技講習会」 参加申込書

公益財団法人さかきテクノセンターあて（FAX0268-82-0002）

下記の者の参加を申し込みます。

企 業 名			
所 在 地		住 所 : T E L : F A X : 担当者（申込者）氏名	
参 加 者	所 属	（役 職）	氏 名（ふりがな）

本申込書の個人情報は、当講習会の参加登録のほか、主催者からの御案内に用いるもので、他の用途へは一切使用しません。